

A 15

비정질합금의 최대자기유도 변화를 이용한 힘센서

한국표준연구소: 손 대락*
김 창석

FORCE SENSOR USING THE MEASUREMENT OF CHANGES IN THE MAXIMUM INDUCTION OF AN AMORPHOUS ALLOY

Korea standards research Institute: Derac Son*
Chang Suk Kim

1. 서론

비정질합금은 결정질 자성재료에 비하여 인장강도가 높고 자기탄성효과(magnetoelastic effect)가 우수하기 때문에, 최근 고자왜(magnetostriction) 비정질 합금을 이용한 힘센서와 힘센서 개발에 많이 사용되어왔다/1-3/. 대부분의 힘센서는 외부에서 가한 힘에 의한 비정질합금의 투자율변화를 피측정량(measurand)으로 사용하였다.

비정질합금의 인장응력에 따른 자화곡선(magnetization curve)의 변화는 잘알려진 현상이다. 그러나 인장응력에 따른 고류자기이력곡선의 최대자기유도의 변화 (ΔB_{max})를 피측정량으로 사용하지 않았다. 최근에 이 ΔB_{max} 를 피측정량으로하는 힘센서를 소개하였으며/4/, 본 연구에서는 보다 정량적인 특성을 얻으려고 시도하였다.

2. 센서의 제작

최대자기유도의 변화를 이용한 힘센서를 제작하기위해서는 여러가지의 방법이 있으나 본연구에서는 간단한 전자저울의 구조를 제작하였다. 그림 1은 본 연구에 사용된 저울의 구조를 나타낸 것으로 제질은 2024계열의 알루미늄을 사용하였다. 시편은 자화시키기 위한 일차코일은 배크라이트 재질의 코일포머 중앙에 15 mm의 길이로 코일의 직경이 0.14 mm인 에나멜 동선을 280회 권선 하였으며, 시편의 자기유도를 측정하기위한 이차코일은 코일포머의 양측가장자리에 길이 5 mm에 100회식 권선하였다. 코아는 비정질합금으로 자왜가 -6×10^{-6} 이고 두께가 30 μm 인 Vacuumschmelze 사의 Co-계열의 합금(Co₆₂Ni₁₅Si₈B₁₅)을 사용하였으며, 폭이 1 인치인 리본에서 시편의 폭이 2 mm, 길이가 50 mm 되게 애칭을 하여 얻었다. ΔB_{max} 를 측정하기 위하여 전자장치를 설계제작 하였으며, 측정양인 힘을 자화주파수(f_m)으로 sampling 할 수 있게 하였다.

3. 실험결과 및 고찰

그림 2 는 제작된 힘센서의 인장응력에 따른 센서의 출력전압을 조사한 것 으로 자화주파수가 10 kHz에서 측정한 데이터이다. 그림에서와 같이 일차코일에 가한 최대전류에 따라서 센서의 선형도와 감도(sensitivity = dU_o/dF)가 다음과 알 수 있다. 그림 3 은 감도가 최대인 I_{max}를 찾기위하여 인장응력이 1.47 N에서, I_{max}를 30 mA에서 100 mA 까지 10 mA 씩 변화시켜 본 결과로, 감도가 최대인 I_{max}는 60 mA 있다. 이경우 인장응력이 1.47 N 까지 선형도가 0.7 % 이상이고 분해능(resolution)이 1×10^{-4} N 이상이었다.

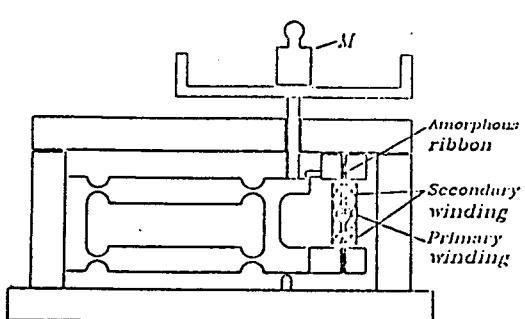


Fig.1: Schematic diagram of the force sensor

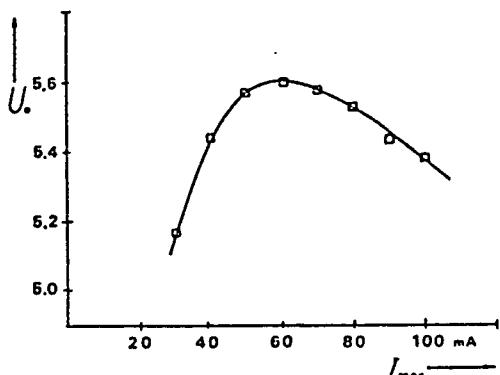


Fig.3: The variation of the sensitivity depending on the maximum magnetizing current I_{max} under the force of 1.47 N

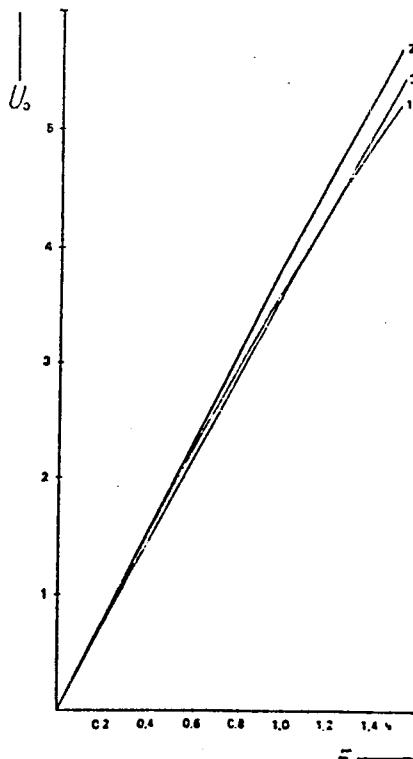


Fig.2: Output voltage of the force sensor as a function of an external force for different maximum magnetizing current I_{max} (1: 30 mA, 2: 60 mA, 3: 100 mA)

4. 결론

본 연구에서는 고자외 비정질합금을 이용한 힘센서를 제작하였으며, 제작된 힘센서는 축정량인 힘을 자화주파수 10 kHz의 sampling rate로 축정할 수 있었다. 단면적이 $6 \times 10^{-8} \text{ m}^2$ 인 코아의 경우 1.47 N 범위의 힘을 0.7 %의 선형도로, 분해능이 $1 \times 10^{-4} \text{ N}$ 으로 축정 할 수 있었다.

5. 참고문헌

- /1/ K. McHri, IEEE Trans. Mag., MAG-20, 942-947 (1984)
- /2/ T. Meydan and K.J. Overshott, J. Appl. Phys., 53, 8383-8385 (1982)
- /3/ R. Roll and G. Hinz, Tech. Messen, 52, 189-198 (1985)
- /4/ D. Son and J.D. Sievert, IEEE Trans. Mag., MAG-26, 2017-2019 (1990)